



自然科学系 准教授  
**寒川 雅之** SOHGAWA Masayuki

専門分野

センサ・マイクロマシン

製造技術

## 薄膜・MEMS技術を用いた小型高機能触覚デバイス

キーワード MEMS、触覚センサ・ディスプレイ、触感数値化・提示、接触・光・温度複合計測、ロボットの把持制御

### 研究の目的、概要、期待される効果

製品の触り心地や触診、道具の把持具合など、人間は触覚を通じて触った物の感覚を得ています。触覚は皮膚の変形や振動、温度変化でもたらされる複雑な感覚であり、視覚や聴覚のように確立したセンシング・提示技術はまだありません。

私たちは、MEMS技術を用いたマイクロ触覚センサチップの研究開発を行っています。5 mm角のチップ上に大きさ0.1~0.3 mm程度の複数の微小構造を作製し、それらを皮膚を模した柔軟なエラストマーに埋め込んでいます。このチップひとつで、接触時の荷重や滑りに加え、光検知による近接覚や温度検知による冷温感の計測ができます。超小型・軽量なので、指先や工具に設置することも可能です。また、本センサで計測したデータを提示するためのデバイスも研究開発中です。

このセンサを用いて触覚をデータ化することにより、下記のような応用が期待されます。

- 農作物や生体などのやわらかいものを器用に持つための把持制御
- 人の皮膚の変形計測や触診のデータ化
- 熟練工の手によるワザの数値化
- 布や樹脂、金属などの表面の触り心地の良しあしの定量的評価と提示

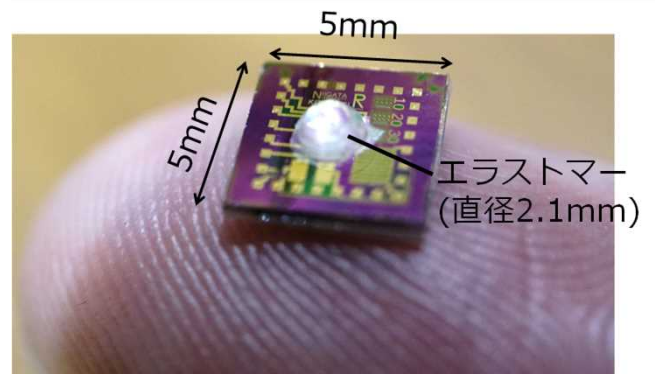


図1 試作した触覚センサチップ

物体への接触・把持検知 触れた時の摩擦感計測

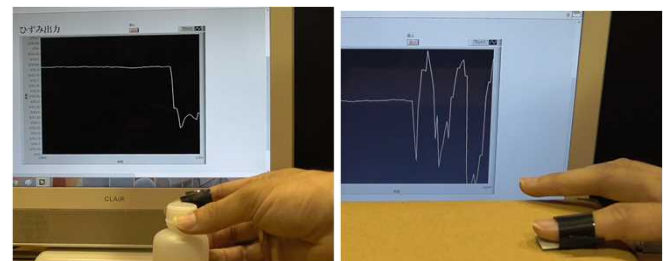


図2 指先に装着しての触覚検知

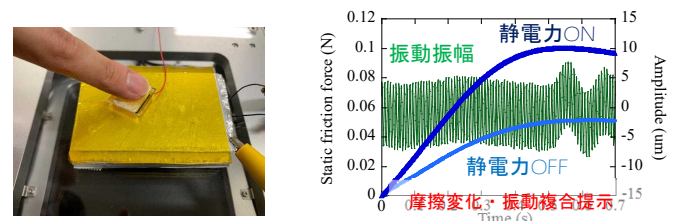


図3 センシングデータを提示するためのディスプレイ

関連する  
知的財産  
論文等

物体表面の質感計測装置およびそれを用いた紙葉類判別装置（特許第5807463号）  
MEMSセンサ（特許第6160917号）  
難波、安部、寒川：電気学会論文誌E, Vol. 138, No. 6, pp. 250-256 (2018).

### アピールポイント

センサの大きさや形状などの設計は用途に応じてさまざまに対応可能で、試作も研究室の設備で可能です。また情報系分野との共同研究で複雑な触覚データの信号処理の対応もできます。

### つながりたい分野（産業界、自治体等）

- 加工製造業でやわらかいものの把持や人の手の感覚をデータ化したい分野
- 医療福祉関係で皮膚への接触に関連する分野
- 衣服や化粧品などの触感が重要な分野